# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43) Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G11B 7/125

G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

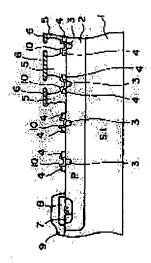
WATANABE NOBUO OKUNUKI MASAHIKO

# (54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row.

CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### 平3-127816 ⑫ 公 閼 特 許 公 輟(A)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月30日

21/027 7/125 7/14 H 01 L G 11 B

8947-5D Α 8947-5D

7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1 В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 マルチ電子源

> ②特 願 平1-267575

> > 彦

22出 願 平1(1989)10月13日

夫 @発 明 者 塚 本 健 明 渡 辺 侰 @発 者

男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 者 奥 貫 昌 個発 キャノン株式会社 创出 顖 人

理 弁理士 福森 久夫 砂代

明 和 樓

1. 発明の名称

マルチ電子類

2. 特許請求の范囲

それぞれ電子ピームを放出する多数の電子源を 縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ピームを被照射体に照射すべ く名前記電子版を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子源において、前記擬列に沿う前記電子源 の配列方向と前記様列に沿う前記電子源の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子源。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト描画用装置、電子 ビーム記録用装置等のように、例えばショット キー型半辺体質子類から放出する電子ピームを用 いて微細かつ高密度の電子ビーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子源に関するものであ

### [従来技術]

従来、この種のマルチ電子源としては、例えば 米国特許第4259678号明細存、米国特許 4303930号明細谷に記取されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 源は、多数の電子源が縦列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順次ー 方向に駆動するようにして成り、各電子源の横の 配列方向(x方向)と縦の配列方向(y方向)と のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した模成となっている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の根成では、×方 向とy方向とのなす角度が直交しているので、例 えば被照射体たる移動物体に向けて各電子源から 電子ピームを放出する場合、電子ピームを移動物 体上で遠続的に照射させるようにしようとする と、各電子源は固定されていることから、移動物 体の移動距離に応じて各電子源を一個ずつ個別に 制御(いわゆる点順次駆動制御)しなければなら

2

ない。換言すれば、従来技術の构成は、制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、電子ビー ムの放出制御が複雑であること、電子ビームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり突用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移助物体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目的とする。

#### [ 觀題を解決するための手段]

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子源を縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ビームを被照射体に照射すべく各前記電子源を順次駆励するようにして成るマルチ電子源において、前記艇列に沿う前記電子源の配列方向と前記機列に沿う前記電子源の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

#### [作用]

基板上に配置されたマトリクス状電子版の検列

3

さらに、前配イオン注入領域2上には、前配高 设度イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく脚状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン注入領域2の期部の表面部にはモれぞれ高温度拡散門7が形成され、各高温度拡散間7上にはオーミックコンタクト部8が夫々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電塔9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極4の期部にはモれぞれ電極11が接続されている。

方向と縦列方向とが直交しないので、各電子顔から移助物体上に遠続的にほ子ピームを照射する場合、移助物体が一つの電子顔とこれに瞬接する電子顔との間を移助する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子顔を次々と駆助(線順次駆助)させるという単純な制御で行なえる。

#### 

4

従って、マトリクス状に配列された各電子療は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各y方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位配にある電子類である高温度イオン往入領域3がON状態となってアパランシェ増幅が生じ、当該高温度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本支施例では電子顔としてショットキー型半切体電子顔を用いているが、特にショットキー型半切体電子顔である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子規和力)等の各和の半切体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移助物体に 照射し、遠続的なビーム照射領域を形成するため の手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子源に対向した位配に配く。この場合、例えば×方向Aの電極2と各y方向a,b,c.d...の電極4との交点位配の電子源をON状態に

するかOFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電極 2 と各 y 方向 a , b , c , d … の電極 4 との間への逆パイアス電圧印加によ り、 x 方向 A の各電子類から頃次電子放出が生じ ス

次に同様な方法で他のX方向B. C. D…の電極2と各y方向a. b. c. d…の電極4との間への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ線順次駆

全部のマトリクス位配の電子でを駆助し終えた 後に、一の電子でとこれに競接する他の電子でと の間の距離だけ移助物体を従前の移助方向と確交 する方向に80度の方向に移助させ、再び各 X 方向 向 A . B . C . D … と各 y 方向 a . b . c . d … との交点位配の電子で表を順次吸助する。かかる電 子で吸動を繰り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ビームにより全面照射することができる。

第4回は、マルチ電子源を電子ビームメモリに適用した場合を示している。12は上記第1の実

7

第5図は、マルチ電子版を電子ビーム描画装置 に適用した場合を示している。同図において、マ ルチ半郎体電子原12は上記第1の実施例で述べ たと同様な相成のものである。19は半即体ウェ ハーであり、20はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射観気である。

前記マルチ電子源12の思助手項は上記第2突 施例とほぼ同様であるが、該電子源12の駆助制 施例で述べたと同様な构成のマルチ半辺体電子版、13はフォトダイオード、14は光を真空容器へ入れるための収入部、15は光信号を送るためのファイバー、16は高圧電源、17は電子級配録媒体である。該記録媒体18としてはSiのMOS和造、アモルファス状のSiO: 构造、A2: O: 腹およびSiN腹等の多層腹相造のものがある。

上記のように构成されているので、マルチ電子 源12の駆動用の制御信号は、鍛送クロックと同 時に多属させ光信号として光ファイバー15を介 して伝達され、フォトダイオード13で再び電気 信号に戻される。マルチ電子版12は高圧電源 16が接続されることにより高電圧になっている が、制御信号は光磁介としており、電気的に絶疑 されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子器12の光制如信号は、フォトダイオード13で電気信号に変換され電気制御信号としての復興制御信号となる。該制御信号はマルチ

8

御はウェハー18のステージ移助に応じ、揺園すべき全エリアにおいて電子源12を順次線図助を行う。

#### [発明の効果]

さらに、マルチ電子顔をマトリクス状に協成して順次線圏助するため、移助体に同一の電子ビームの開射領域を形成しようとする場合、電子線が一次元配列である場合に比べて、移助体の移動速

度を低下することができ、 鼓電子ビームの照射領域が楕円変形するのを小さくすることができる。 また、電子ビームの照射領域を連続かつ高密度で 形成できるので、電子線メモリ、 描画装置の他、 電子線ブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

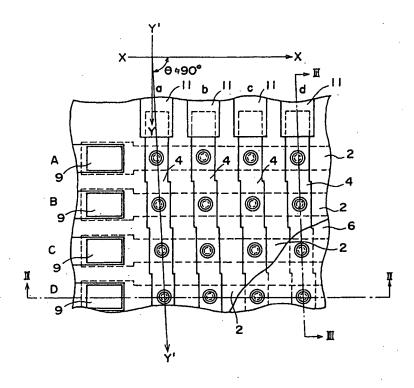
#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図乃至第3 図は本発明の一実施例を示すものであり、第1 図はマルチ電子源の平面図、第2 図は第1 図の II ー II 線に沿う断面図、第3 図は第1 図の III ー III 線に沿う断面図、第4 図は電子ビームメモリ装配への応用例を示す平面図、第5 図は電子ビーム描画装配への応用例を示す平面図である。

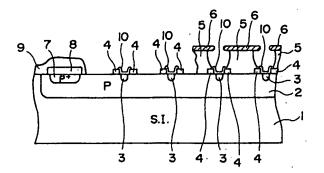
1 … 基板、 3 … P 型高級度イオン注入領域(電子源)、 1 0 … ショットキー電極(電子源)、 1 2 … マルチ電子源。

1 1

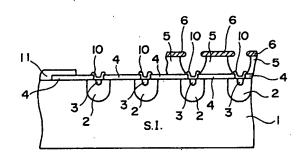
第 | 図



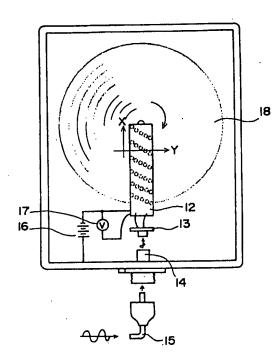
第 2 図



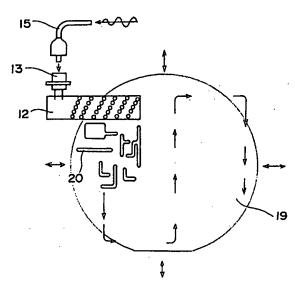
館 ス 図



第 4 図



第 5 図



---89---



# 平成 2 年 2 月 6 日

# 特許庁長官

殿

- 事件の表示 平成元年特許願第267575号
- 発明の名称
  マルチ電子源
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称 (100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

- 4.代理人〒180電話03(358)8840
  - 住 所 東京都新宿区本塩町 12

四谷ニューマンション107

氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

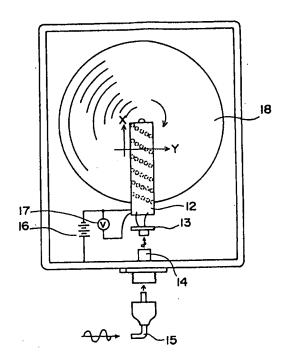
5. 補正命令の日付(発送日)

平成2年 1月30日 . 6.補正の対象

図面(第4.5図)

7. 補正の内容 別紙の通り





第 5 図

